ЗАВИСИМОСТЬ ОПТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЛЕНОК ОКСИДА ХРОМА, ПОЛУЧЕННЫХ ПО МОС ТЕХНОЛОГИИ ОТ СТЕПЕНИ ОКИСЛЕНИЯ

Родионова Н.А., Шмидко И.Н.

Институт физики полупроводников им.В.Е.Лашкарева Национальной Академии наук Украины, проспект Науки 41, Киев, 03028, Украина; E-mail: igor ns@ukr.net

Пленки оксикарбида хрома, полученные по МОС технологии при пиролизе бисэтилбензолхрома в окислительной среде при различных соотношениях реакционных компонент и температур последующего отжига.

Были проведены спектральные исследования пленок в диапазоне 30-1000 нм. Спектральные зависимости поглощения и отражения проводились на пленках толщиной от 00 до 1000 Å.

Проведены оптические исследования полученных пленок хрома после воздействия на них термических, механических воздействий, а также после воздействий агрессивных сред.

Измеренные спектральные характеристики позволили связать их с изменением и наличием в пленках различных карбидных и оксидных фаз, влияющих на оптические свойства пленок.

Для составов с большим содержанием окисной фазы наблюдалось значительное увеличение коэффициента поглощения.

Электронные микроскопические исследования образцов показывают, что увеличение концентрации окислителя в составе исходных компонент в получаемой пленке приводит к уменьшению размеров зерен, что, в свою очередь, увеличивает диффузное поглощение пленок.